

Politechnika Śląska - nr zamówienia: IA1.282.155.2023.EK

Zamawiający Politechnika Śląska

Rodzaj zamówienia	Dostawy
Przedmiot zamówienia	Stanowisko zaawansowanych metod badań mikrostruktury materiałów, w podziale na części: Część 1 – Platforma do badań materiałów z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej i konfokalnej (VHKX) - Mikroskop świetlny Część 2 – Platforma do badań materiałów z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej i konfokalnej - Mikroskop konfokalny Część 3 – Ultra wysoko rozdzielczy elektronowy mikroskop skaningowy
Numer zamówienia	IA1.282.155.2023.EK
Wynik kontroli	z nieistotnymi zastrzeżeniami
Data zakończenia kontroli	2025-05-16
Numer projektu	FESL.01.01-IZ.01-073C/23, kontrola nr FESL.01.01-IZ.01-073C/23-001

Załączniki		
Informacja o wynikach kontroli nr FESL.01.01-IZ.01- 073C_23-001 PDF, 148.21 KB		